Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Marek Bugár Vliv žíhání na koncentraci cizích příměsí v polovodičích CdTe/(CdZn)Te

Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: Ing. Eduard Belas, CSc. Studijní program: optika a optoelektronika

Pod'akovanie

Merania boli vykonané na Fyzikálnom ústave Univerzity Karlovej v Prahe na oddeleniach Optoelektroniky a Biofyziky.

Predovšetkým by som chcel poďakovať vedúcemu mojej diplomovej práce – Ing. Eduardovi Belasovi, CSc. – za systematický dohľad pri experimentálnych meraniach a za konzultáciu nameraných výsledkov.

Ďalej pánovi Doc. RNDr. Romanovi Grillovi, CSc., pri teoretickej príprave experimentov a ich interpretácií; Prof. RNDr. Jaromírovi Pláškovi, CSc. za pomoc pri tvorbe snímok z infračervenej mikroskopie a v neposlednom rade i pánovi Milošovi Černému za pomoc pri experimentoch.

Za meranie niektorých vzoriek na Fourierovskom spektrometre ďakujem Mgr. Petrovi Horodyskému, za meranie kryštálovej kvality Mgr. Zdeněkovi Matějovi z Katedry fyziky kondenzovaných látok MFF UK v Prahe.

Rovnako by som sa rád poďakoval za možnosť vypracovania mojej diplomovej práce na oddelení Optoelektroniky na Fyzikálnom ústave MFF UK.

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce.

V Praze dne 20.4.2007

Marek Bugár

Obsah

1. Úvod		4				
2. Cieľ práce						
3. Charakteriz	zácia materiálu	5				
3.1	Úvod	5				
3.2	Struktúra materiálu	6				
3.3	Fyzikálne vlastnosti	6				
4. Teoretická	časť	8				
4.1	Izobarický fázový diagram	8				
4.2	Konštitučné podchladenie	10				
4.3	Difúzia	11				
4.4	Rast kryštálu (CdZn)Te	12				
4.5	Vznik inklúzií a precipitátov	17				
4.6	Eliminácia inklúzií a precipitátov	20				
4.7	XRC	20				
4.8	Elektrické vlastnosti	21				
4.9	Absorpcia na voľných nosičoch	22				
5. Experimen	tálne metódy	24				
5.1	Rast kryštálov	24				
5.2	Príprava vzoriek	24				
5.3	Infračervený mikroskop	25				
5.4	Infračervená priepustnosť					
5.5	Úprava povrchu vzoriek	27				
5.6	Meranie elektrickej vodivosti a Halovej konštanty	28				
5.7	Metóda Van der Pauwa	29				
5.8	Dvojzónová pec	30				
6. Výsledky r	neraní	32				
6.1	Vzorky	32				
	6.1.1 Vzorky s telúrovými inklúziami	. 32				
	6.1.2 Vzorky s kadmiovými inklúziami	35				
	6.1.3 Typ vodivosti a koncentrácia nosičov	39				
7. Zhrnutie a	7. Zhrnutie a záver4					
8. Zoznam po	8. Zoznam použitej literatúry43					
9. Snímky z i	nfračerveného mikroskopu	45				

Názov práce: Vplyv žíhania na koncentráciu prirodzených defektov v polovodičoch

(CdZn)Te

Autor: Marek Bugár

Katedra (ústav): Fyzikálny ústav Univerzity Karlovej v Prahe

Vedúci diplomovej práce: Ing. Eduard Belas, CSc.

e-mail vedúceho: Eduard.Belas@mff.cuni.cz

Abstrakt: Práca je zameraná na výskum optimálních podmienok žíhania, ktoré vedú

k výraznému zníženiu koncentrácie prirodzených defektov v polovodičoch (CdZn)Te. Požiadavky kladené na materiál (CdZn)Te používaný ako podložky pre tenké vrstvy (HgCd)Te tvorené epitaxiou z molekulárnych zväzkov sú kryštál s nízkou koncentráciou štruktúrnych defektov, vysoká priepustnosť žiarenia s vlnovou dĺžkou 10µm a dobrá kryštálová štruktúra. Bol skúmaný vplyv žíhania na zmeny parametrov týchto požiadaviek pomocou optického mikroskopu pracujúceho v infračervenej oblasti, Fourierovským interferometrom pre strednú infračervenú oblasť a pomocou difraktometru metódou XRC. Bol skúmaný vplyv žíhania na vzorky obsahujúce telúrové inklúzie pri teplotách 600-850°C v parách kadmia. Bola tiež odmeraná zmena telúrových inklúzií po žíhaní v parách telúru. Bola skúmaná zmena morfológie inklúzií vo vzorkách s kadmiovými inklúziami po žíhaní pri teplotách 600-800°C v parách telúru, ako aj po žíhaní v parách kadmia.

Kľúčové slová: žíhanie, inklúzie, precipitácia, (CdZn)Te, difúzia

Title: Influence of the annealing on the native defects concentration in CdTe/(CdZn)Te

semiconductors

Author: Marek Bugár

Department: Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University

Supervisor: Ing. Eduard Belas, CSc.

- Supervisor's e-mail address: Eduard.Belas@mff.cuni.cz
- Abstract: Paper is focused on finding an optimal annealing treatment for elimination of concentration of inclusions in (CdZn)Te. Demands for material used for MBE growth of (HgCd)Te are material without crystal imperfections, infrared transmittance above 60% and good crystalline quality. These parameters were measured by the X-ray diffraction rocking curve (XRC) method, Infrared Fourier Transform spectrometer and Infrared microscopy. The influence of annealing in the range of 600-850°C in Cd overpressure was investigated on saples contained Te-rich inclusions. The change of shape of Te-rich inclusions and infrared transmittance after annealing in Tellurium vapor was measured. The influence of annealing in Te overpressure in the range of 600-800°C was also investigated o samples contained Cd-rich inclusions, one sample was annealed in Cd overpressure.

Keywords: annealing, inclusions, precipitation, (CdZn)Te, diffusion

1. Úvod

Táto diplomová práca je zameraná na skúmanie optimálnych podmienok žíhania v parách kadmia alebo telúru za účelom zníženia koncentrácie štruktúrnych defektov v polovodičoch (CdZn)Te. Upravené materiály sa používajú ako podložky pre vrstvy vytvorené pomocou molekulárnej epitaxie alebo ako detektory gama a röntgenového žiarenia.

Práca sa venuje základným charakteristikám materiálu slúžiacemu ako podložka pre molekulárnu epitaxiu. Popisuje rast kryštálu, definuje štruktúrne defekty vznikajúce počas rastu a chladenia kryštálu: inklúzie a precipitáty. Zaoberá sa spôsobom ich eliminácie pomocou žíhania materiálu. Definuje základné optické a elektrické veličiny charakterizujúce materiál.

V práci sú uvedené experimentálne zariadenia používané na charakterizáciu zmien vlastností materiálu v dôsledku žíhania. Práca predovšetkým systematicky skúma zmeny koncentráciu a morfológiu inklúzií po žíhaní v rôznych teplotách. Čiastočne sa zaoberá vplyvom doby žíhania na veľkosť a tvar inklúzií. V práci sú uvedené spôsoby merania experimentálnych údajov, výsledky meraní a ich interpretácia.

2. Cieľ práce

Práca sa zaoberá vplyvom žíhania na štruktúrne, optické a elektrické vlastnosti materiálu (Cd_{0,96}Zn_{0,04})Te. Skúma vplyv žíhania na koncentráciu a tvar kryštálových defektov. Tvar a veľkosť kryštálových defektov sú skúmané pomocou infračervenej mikroskopie. Vo vzorkách sú pred žíhaním nasnímané inklúzie na presne určených miestach vo vzorke. Vzorky sú systematicky žíhané pri rôznych teplotách, tlakoch a dĺžkach žíhania. Po žíhaní sú skúmané zmeny koncentrácie, tvaru a veľkosti inklúzií lokalizovaných na rovnakých miestach ako pred žíhaním. Čiastočne sú skúmané aj vplyvy rôznych druhov žíhania na typ a koncentráciu nosičov elektrického prúdu vo vzorke a na priepustnosť žiarenia s vlnovou dĺžkou 10µm materiálom. Pomocou röntgenovej difrakcie vzoriek bola kontrolovaná kryštálová kvalita vzoriek pred a po žíhaní.

3. Charakterizácia materiálu

3.1 Úvod

 $(Cd_{1-x}Zn_x)$ Te je materiál používaný v mnohých aplikáciách. Využíva sa ako podložka pre epitaxné vrstvy (Hg_{1-y}Cd_y)Te slúžiace na detekciu infračerveného žiarenia, na prípravu detektorov röntgenového a gama žiarenia pracujúcich pri izbovej teplote a výrobu elektrooptických modulátorov pracujúcich na vlnovej dĺžke 1,5µm. Výhodami (CdZn)Te sú vysoké atómové číslo zlúčeniny, vysoká hustota materiálu a nízka energia potrebná na vytvorenie elektrón-dierového páru.

Infračervené zobrazovanie je perspektívna technológia s využitím v mnohých komerčných aplikáciách. Detekcia infračerveného žiarenia je využiteľná vo vojenských aplikáciách, pri pátracích a vyslobodzovacích akciách ako aj v diagnostických metódach v medicíne. Všetky tieto aplikácie vyžadujú podložky (CdZn)Te s vysokou kvalitou. Infračervené detektory (HgCd)Te/(CdZn)Te fungujú na princípe ožiarenia detektoru cez podložku. Žiarenie prechádza podložkou a je detekované v epitaxnej vrstva (HgCd)Te. Preto je dôležité, aby žiarenie s vlnovou dĺžkou pre ktorú je detektor určený, bolo čo najmenej odrážané a pohlcované v podložke. Pre prípravu vysokokvalitných vrstiev (HgCd)Te sú potrebné podložky s nízkou koncentráciou štruktúrnych defektov a cudzích prímesí, ako aj rovnomerným rozložením koncentrácie Zn. S rastúcim aplikačným významom materiálu sa zvyšuje ekonomický tlak na množstvo vyrobených detektorov. Pre zníženie ekonomickej náročnosti výroby IČ detektorov je nutná produkcia kryštálov (CdZn)Te s čo najväčším priemerom. V súčasnosti sa pestujú kryštály s maximálnym priemerom 5 palcov (necelých 13cm) [1,2].

(CdZn)Te sa využíva aj ako detektor röntgenového a gama žiarenia so spektrálnym rozlíšením. Výhodou radiačných detektorov na báze (CdZn)Te je možnosť pracovného režimu pri izbovej teplote, na rozdiel od iných materiálov (Si, Ge), ktoré vyžadujú chladenie kvapalným dusíkom. Pracovný režim pri izbovej teplote umožňuje veľká šírka pásu zakázaných energií. Detektory sa vyrábajú aj vo forme matíc kde najmenší element matice (1 pixel) má rozmery približne 25x25µm². Pri zmenšovaní veľkosti elementu matice výrazne vzrastá dôležitosť prítomnosti kryštálových defektov, ktoré znehodnocujú signál z jednotlivých detektorov.

(CdZn)Te má tiež vysoký elektrooptický koeficient a vysokú priepustnosť v strednej infračervenej oblasti, čo ho predurčuje byť vhodným materiálom na výrobu modulátorov pre infračervené lasery.

3.2 Štruktúra materiálu

(CdZn)Te kryštalizuje vo sfaleritovej kryštálovej štruktúre. Tá vzniká spojením dvoch plošne centrovaných kubických mriežok (FCC), ktoré sú voči sebe posunuté o štvrtinu priestorovej uhlopriečky v smere priestorovej uhlopriečky. Jedna podmriežka obsahuje atómy kadmia, druhá iba atómy telúru. Chemická väzba medzi atómami je iónovo-kovalentná s prevažujúcim podielom iónovej väzby. Je tvorená tzv. hybridnou s-p³ väzbou. Tá vzniká tak, že sa jednotlivé atómy excitujú do vyššieho energetického stavu, po vytvorení väzby je ich celková energia menšia, než súčet pôvodných energií jednotlivých neexitovaných atómov.

3.3 Fyzikálne vlastnosti

(CdZn)Te je priamy polovodič s veľkou šírkou pásu zakázaných energií – približne 1,5eV pri izbovej teplote. Nahrádzanie atómov Cd atómami Zn spôsobuje zväčšenie šírky pásu zakázaných energií [3] (obr. 3.1), zmenšenie mriežkovej konštanty (obr.2) a mechanické spevnenie materiálu. Tvrdosť čistého CdTe dosahuje hodnotu približne 50 kg/mm². Tvrdosť (CdZn)Te sa s rastom koncentrácie Zn v materiále zvyšuje. Pri nahradení 4% atómov Cd atómami Zn kryštál dosahuje tvrdosť 64 kg/mm². Pri nahradení napríklad 60% atómov Cd je to 155 kg/mm² [4].

Veľkosť zakázaného pásu (Cd_{1-x}Zn_x)Te





Diplomová práca sa venuje materiálu $(Cd_{1-x}Zn_x)Te$ (kde x=0,04) slúžiacemu ako podložka pre $(Hg_{1-y}Cd_y)Te$ (y=0,2) vrstvy vytvorené epitaxiou z molekulárnych zväzkov (MBE). Pri 4% koncentrácii Zn sú mriežkové konštanty podložky a epitaxnej vrstvy rovnaké (obr. 3.2 – vodorovná prerušovaná čiara) a nedochádza ku vzniku pnutia na rozhraní, ktoré môže viesť až k potrhaniu epitaxnej vrstvy. Jednou z požiadaviek kladených na podložky je nízka koncentrácia kryštálových defektov: inklúzií a precipitátov. Kryštálové defekty majú rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu epitaxného filmu [5,6,7]. Vydyanath [8] zistil, že ak podložka, na ktorej je vypestovaná epitaxná vrstva obsahuje inklúzie, potom sa aj v nanesenej vrstve nachádzajú inklúzie znehodnocujúce kvalitu vrstvy. Ak sa v podložke inklúzie nenachádzajú, nepozorujú sa ani vo vypestovanej epitaxnej vrstve. Štruktúrne defekty vytvárajú napäťové pole, ktoré znehodnocuje epitaxnú vrstvu až natoľko, že môže dôjsť k jej deformácii. Technologickým riešením odstraňujúcim inklúzie a precipitáty z materiálu určeného na podložku je jej žíhanie v parách jednej z komponent.



Obr. 3.2: Závislosť mriežkových konštánt (CdZn)Te a (HgCd)Te na koncentrácii Zn a Hg

4. Teoretická časť

4.1 Izobarický fázový diagram

Zmeny termodynamických potenciálov popisujú deje v termodynamickom systéme. Deje pri konštantnom tlaku pri ktorých sa objem mení len málo možno popísať zmenou voľnej energie F:

$$dF = dU - TdS - SdT \tag{4.1}$$

kde U je vnútorná energia, S entropia a T teplota. Stabilitu termodynamického systému popisuje minimum Gibbsovho potenciálu G:

$$dG = dH - TdS - SdT = dU - TdS - SdT + Vdp + pdV$$
(4.2)

kde H je voľná entalpia, V objem a p tlak. Pre izobarický a približne izochorický dej možno posledné dva členy v rovnici (4.2) zanedbať, pričom dostávame dva formálne rovnaké výrazy (4.1) a (4.2). Ďalej budeme pracovať len s výrazom (4.1) pre voľnú energiu F, ktorej minimum zodpovedá podmienke stability systému.

Výpočtom priebehu voľnej energie v závislosti na zložení systému pri rôznych teplotách je možné skonštruovať *izobarický fázový T-x diagram* [9].



Obr. 4.1: Rovnovážny izobarický fázový T-x diagram binárnej zlúčeniny. Prevzaté z [9].

Na obrázku 4.1 je zobrazený fázový T-x diagram pre binárnu zlúčeninu tvorenú zložkami A a B (na obrázku pre zlúčeninu Si-Ge). V oblasti medzi krivkami likvidus a solidus je v termodynamickej rovnováhe systém tvorený zmesou kvapalného a tuhého roztoku A a B, v oblasti nad krivkou likvidus je tvorený kvapalným roztokom, pod krivkou solidus pevným roztokom.

Plynulá zmena teploty (systém sa v každom okamihu nachádza v termodynamickej rovnováhe) kvapalnej fázy a jej premena na fázu pevnú je zobrazená na obr. 4.2 (detail obrázku 4.1).



Obr. 4.2: Teplotná závislosť zloženia kvapalnej a pevnej fázy pri rovnovážnom tuhnutí systému. Prevzaté z [9].

Pri teplote T₁ je fázový stav systému určený bodom 1 fázového diagramu, ktorý leží v jednofázovej oblasti kvapalného skupenstva. Rovnovážnym stavom systému je stav kvapalného roztoku A a B. Pri poklese teploty na hodnotu T₂ je fázový stav určený bodom 2 na krivke likvidus, začína prechádzať do dvojfázovej oblasti 1+s a v kvapalnom roztoku sa začínajú objavovať častice pevnej fázy. Zloženie pevných častíc je pre teplotu T₂ určené bodom S₂ na krivke solidus, zloženie kvapalného roztoku bodom L₂ na krivke likvidus. Pri postupnom znižovaní teploty na hodnoty T₃ a T₄ je fázový stav systému určený bodmi 3 a 4 vo vnútri dvojfázovej oblasti diagramu. Pri tomto znižovaní teploty sa mení zloženie ako pevnej fázy (body S₃ a S₄), tak fázy kvapalnej (body L₃ a L₄). Vzájomný pomer kvapalnej (l) a pevnej fázy (s) zastúpených v zmesi nasýtených tuhých roztokov (l+s) je daný tzv. *pákovým pravidlom*. Ak zloženie systému označíme x, čo je molárny atomárny zlomok zložky B, zloženie fáz (l) a (s) molárnymi atomárnymi zlomkami x₁ a x_s, celkové množstvo látky vo fázach (l) a (s) po rade n₁ a n_s, pričom platí n = n₁ + n_s. Potom množstvo látky v danej fáze je dané vzťahom:

$$n_1(x - x_1) = n_s(x_s - x).$$
 (4.3)

Z predpokladu rovnovážneho ochladzovania plynie, že zloženie kvapalnej resp. pevnej fázy je v celom systéme rovnaké. Pretože prvé častice tuhnú so zložením S₂, musíme predpokladať, že rýchlosť chladenia je tak pomalá, že difúzne pochody stačia vyrovnať rozdiely v zložení medzi časticami utuhnutými pri rôznych teplotách. Pri teplote T_5 majú posledné kvapky kvapalnej fázy zloženie zodpovedajúce bodu L₅. Pri teplote T_6 je celý systém jednofázový, zodpovedá polohe bodu 6 vo fázovom diagrame.

4.2 Konštitučné podchladenie

Pri kryštalizácii sa zloženie utuhnutých častí líši od zloženia kvapalnej fázy. Tento jav charakterizuje efektívny distribučný koeficient k_d, pre ktorý platí:

$$k_{d} = \frac{x_{t}^{s}}{x^{l}}$$
(4.4)

kde x_t^s je zloženie tuhnúcej časti taveniny a x^1 je zloženie taveniny. Zavedieme os z', ktorá je kolmá ku kryštalizačnému rozhraniu. Ak zanedbáme difúziu v pevnej fáze voči difúzií vo fáze kvapalnej, pre x^1 platí:

$$\mathbf{x}^{1} = \mathbf{x}_{0} \left[1 + \frac{(1 - k_{d})}{k_{d}} \exp\left(-\frac{\mathbf{v}_{F} \mathbf{z}'}{\mathbf{D}}\right) \right]$$
(4.5)

kde v_F je rýchlosť postupu fázového rozhrania a D difúzny koeficient nadbytočnej komponenty. Priebeh koncentrácie v pevnej a kvapalnej fáze je zobrazený na obr. 4.3.



Pre rovnovážnu teplotu tuhnutia kvapaliny vzhľadom k obrázku 5 platí rovnica:

$$T_t^l = T_A - k_l x^l \tag{4.6}$$

kde T_A je teplota topenia pevnej fázy so zložením x₀, k₁ je faktor závislý na sklone krivky likvidus v izobarickom fázovom T-x diagrame. Je zjavné (po dosadení (4.5) do (4.6)), že s rastúcou hodnotou z' klesá x¹ a rastie T_t¹. Pri dostatočne nízkej (ale kladnej) hodnote gradientu skutočnej teploty T_a v kvapaline môže dôjsť ku situácií, kedy v určitej oblasti pred fázovým rozhraním je T_t¹ > T_a. V tejto situácií hovoríme o konštitučnom podchladení v danej oblasti (obr. 4.4). Pri tuhnutí binárneho roztoku s k_d <1 dochádza v dôsledku konštitučného komponenty, dochádza ku vzniku dvoch fáz s rozličnými priemernými hodnotami zloženia medzi skôr a neskôr utuhnutými časťami.



Obr. 4.4: Oblasť konštitučného podchladenia pri malom gradiente skutočnej teploty T_a. Prevzaté z [9].

4.3 Difúzia

Difúzia vzniká ako dôsledok vyrovnávania koncentračného gradientu. Umožňuje prerozdeľovanie atómov jednotlivých zložiek látky, ktoré často vedie ku vzniku novej fázy.

Predpokladáme úplné obsadenie nehybnej mriežky nehybnými atómami. Ak predpokladáme, že bodový defekt sa premiestňuje z jedného bodu v mriežke do druhého s frekvenciou v, pre tok častíc J (počet častíc prechádzajúcich za jednotku času jednotkovou plochou) platí 1.Fickov zákon:

$$J = -DgradC \tag{4.7}$$

kde C je koncentrácia bodových defektov a D je difúzny koeficient priamo úmerný frekvencií preskokov v. S využitím rovnice kontinuity

$$\operatorname{divJ} = \frac{\partial C}{\partial t}$$
(4.8)

môžeme prepísať (4.7) a dostávame 2. Fickov zákon:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D(divgradC). \tag{4.9}$$

Experimentálne určený koeficient difúzie je silne teplotne závislý, určený vzťahom:

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_D}{kT}\right)$$
(4.10)

kde D₀ je teplotne nezávislý člen a Q_D je aktivačná energia pohybu bodovej poruchy.

Difúzia môže prebiehať rôznymi mechanizmami, najčastejšie vakančným a intersticiálnym. Tieto dva mechanizmy prevládajú aj v (CdZn)Te [32]. V niektorých materiáloch sa pozoruje i difúzia pomocou vzájomnej výmeny dvoch alebo viacerých atómov v mriežke.

4.4 Rast kryštálu (CdZn)Te

Ternárnu zlúčeninu $Cd_{1-x}Zn_xTe$ môžme považovať za pseudobinárnu a vnímať ju tak, akoby sme v čistom CdTe x atómov Cd nahradili atómami Zn. Ak má termodynamický systém f fáz a skladá sa z k komponent, potom je počet stupňov voľnosti termodynamického systému (t.j. najväčší počet intenzívnych premenných, ktoré nie sú pevne určené a ktoré môžu nadobúdať hodnoty v určitých intervaloch bez toho, aby došlo k zmene počtu fáz v sústave), určený Gibbsovým fázovým pravidlom, rovný V = k - f + 2. Keďže pri raste kryštálu $Cd_{1-x}Zn_xTe$ sa v systéme nachádzajú dve fázy (kvapalná a pevná) a počet komponent je rovný dvom (Cd+Zn a Te), počet stupňov voľnosti pri danej kompozícií zlúčeniny je rovný 2. Pri danom zložení zlúčeniny teda môže dôjsť k rovnováhe v istom intervale dvoch intenzívnych veličín - teploty a tlaku systému.



Obr. 4.5: Priestorové zobrazenie trojfázovej krivky označenej značkami VLS a SLV. VLS je kadmiom saturovaná časť trojfázovej línie, SLV telúrom saturovaná časť trojfázovej línie. Prevzaté z [10].

Situácia je zakreslená v obrázku 4.5, v ktorom je zobrazená krivka solidus a sublimačná línia v trojrozmernom p-T-x diagrame. Kvôli lepšej prehľadnosti sa používajú priemety priestorovej krivky solidus (v obr. 4.5 označenej značkami SLV a VLS) do pôdorysne za vzniku T-x diagramu zobrazenému na obrázku 4.6 a priemet do bokorysne, pričom vzniká tzv. p-T diagram (obrázky 4.7 a 4.8). Na obrázku je zakreslená aj sublimačná línia označená S = V. Ak bod vo fázovom priestore zodpovedajúci stavu systému leží na sublimačnej línii, pri danej teplote je v systéme najnižší tlak a dochádza k najrýchlejšej sublimácii materiálu.

Rovnovážny fázový T-x diagram zlúčeniny CdTe je zobrazený na obr. 4.6. V oblasti 1 je v termodynamickej rovnováhe kvapalná fáza s daným zložením, v oblasti 2 zmes kvapalnej a pevnej fázy, v oblasti 3 je v rovnováhe pevná fáza CdTe a napokon v oblasti číslo 4 sú v rovnováhe dve pevné fázy s rôznym zložením. Oblasť 3 predstavuje oblasť stability zlúčeniny CdTe vymedzenú oblasťou medzi krivkami solidus, ktorej detail je zachytený na obrázku 10. Šírka tejto oblasti je v polovodičoch rádovo menšia než v kovových zlúčeninách.

Nahradením 4% atómov kadmia atómami zinku vzniká pseudobinárna zlúčenina (Cd_{0,96}Zn_{0,04})Te. Kvôli nízkej koncentrácií Zn v (CdZn)Te sa predpokladá vplyv koncentrácie Zn na tvar izobarického fázového diagramu (CdZn)Te v porovnaní s tvarom fázového diagramu CdTe za takmer zanedbateľný.



Obr. 4.6: T-x diagram CdTe. Ideálny proces chladenia prebieha pohybom stavu systému po krivke solidus. Prevzaté z [11].

Z rovnovážnej termodynamiky a Pascalovho zákona plynie, že tlak je v celom systéme rovnaký a je určený tlakom v najchladnejšom mieste systému. Preto je potrebné pri raste kryštálu kontrolovať nielen teplotu kryštalizačného rozhrania, ale i tlak v najchladnejšom mieste systému. Tlak v systéme je určený teplotou nasýtených pár v najchladnejšej časti systému vytvorených nad zdrojom kadmia. Plyn kadmia je tvorený predovšetkým atómami kadia, kým plyn telúru je zložený hlavne z dvojatómových molekúl. Podľa Daltonovho zákona je tlak dvojzložkovej zmesi pri určitej teplote T a objeme V rovný súčtu parciálnych tlakov čistých zložiek:

$$p_{tot} = p_{Cd} + p_{Te_2}$$
 (4.11)

Parciálne tlaky sú zviazané konštantou [12]:

$$p_{Cd}p_{Te_2}^{1/2} = \exp\left(\frac{G^0}{RT}\right) = K_{CdTe}$$
(4.12)

kde p_{Cd} a p_{Te_2} sú tlaky nasýtených pár kadmia resp. telúru, R je molárna plynová konštanta a G⁰ je štandardný Gibbsov potenciál – štandardný stav pre plynné látky sa obvykle volí čistý ideálny plyn pri tlaku 101,325 kPa pri určitej teplote. Experimentálne určená závislosť G⁰ na teplote má tvar [12]:

$$\Delta G^0 = -2,975 + 1,360.10^{-3} \,\mathrm{T} \,. \tag{4.13}$$

Pri raste kryštálu CdTe je tlak systému predovšetkým určený parciálnym tlakom kadmia. Preto je pri raste CdTe postačujúce kontrolovať teplotou tlak nasýtených pár kadmia v systéme a sledovať stav systému v p-T diagrame charakterizovaný závislosťou parciálneho tlaku kadmia p_{Cd} na teplote. Predpokladá sa, že 4-percentná koncentrácia Zn nemá na podmienky rastu (CdZn)Te výraznejší vplyv a kontrola tlaku nasýtených pár kadmia je postačujúca pre rast (CdZn)Te.



Obr. 4.7: p-T diagram (CdZn)Te. $P_{Cd} \left(P_{Te_2}\right)$ označuje trojfázovú líniu pri tlaku určenom parami kadmia (telúru). P_{Cd}^S resp. $P_{Te_2}^S$ sú stechiometrické línie a P_{Cd}^G resp. $P_{Te_2}^G$ sú sublimačné línie pri tlakoch určených parami kadmia resp. telúru. Prevzaté z [15].

Tvorba kryštálu prebieha chladením taveniny zloženej z jednotlivých veľmi čistých (čistota 99,9999%) roztavených komponent. Chladenie taveniny so stechiometrickou kompozíciou (Cd + Zn : Te = 50% : 50%) prebieha tak, aby stav systému charakterizovaný bodom vo fázovom p-T a T-x diagrame prechádzal pri tuhnutí taveniny *kongruentným bodom topenia* (označený teplotou 1092°C v obr. 4.6 a bodom CMP v obr. 4.9). V tomto bode má tavenina a vznikajúca pevná fáza rovnaké zloženie a pri kryštalizácií nedochádza ku vzniku zmesi fáz (kvapalnej a pevnej). Pre dosiahnutie stechiometrického zloženia kryštálu je potrebné počas jeho rastu a následného chladenia udržiavať intenzívne veličiny (T a p_{Cd}) v takých intervaloch, aby stav systému počas procesu tuhnutia sledoval krivku solidus v rovnovážnom fázovom T-x diagrame (obr. 4.6) a súčasne stechiometrickú líniu v p-T diagrame na obrázku 4.8 resp. P_{Cd}^{s} v obrázku 4.7.

Ak je stav systému napr. bližšie k nadbytku telúru v systéme (nestechiometrickou kompozíciou alebo nesledovaním stechiometrickej línie v p-T diagrame), dochádza pri poklese teploty systému ku vzniku pevnej fázy so zložením zodpovedajúcemu stavu na

krivke solidus, zvyšná tavenina sa počas chladenia začína obohacovať o telúr, systém sa stáva dvojfázovým.

Ideálny proces chladenia prebieha znižovaním teploty taveniny so súčasnou kontrolou tlaku systému. Systém sa dostáva do stavu zodpovedajúcemu CMP v T-x i p-T diagrame. V tomto bode rovnovážneho fázového diagramu je tavenina v rovnováhe so vznikajúcou pevnou fázou s rovnakým zložením. Pri pohľade na detailnejšie zobrazenie krivky solidus na obrázku 4.9 je zrejmé, že CMP leží mimo stechiometrickú líniu a kryštál tuhne mierne obohatený o telúr. Počas chladenia kryštálu by mali byť teplota a tlak systému kontrolované tak, aby sa zloženie systému zmenilo zo zloženia zodpovedajúcemu CMP na stechiometrické (prechod stavu systému na stechiometrickú líniu v p-T diagrame). Počas tohto prechodu dochádza k oddifundovaniu nadbytočného Te (spôsobeného kryštalizáciou cez CMP, ktorý leží mimo stechiometrickú líniu) a prechod kryštálu do stechiometrického zloženia.



Obr. 4.8: p-T diagram (CdZn)Te. Trojfázová línia zodpovedá rovnováhe pevnej, kvapalnej a plynnej fázy. Stechiometrická línia predstavuje kombináciu teploty a tlaku systému, v ktorej je podiel atómov v binárnej zlúčenine 1:1. Nad stechiometrickou líniou sa nachádza oblasť v ktorej je kryštál obohatený o kadmium. Pod stechiometrickou líniou je oblasť obohatenia kryštálu telúrom. Na sublimačnej línii je v systéme najnižší tlak, čo spôsobuje rýchlu sublimáciu vzorky.

4.5 Vznik inklúzií a precipitátov

Reálny priebeh rastu kryštálu však sprevádza množstvo komplikácií. Problémy pri raste kryštálu spôsobuje tvar krivky solidus v T-x diagrame, ktorej detail je zobrazený na obrázku 4.9.



Obr. 4.9: Schematicky znázornený detail krivky solidus v T-x diagrame k výkladu vzniku inklúzií a precipitátov. Prevzaté z [6].

Počas tuhnutia taveniny dochádza na kryštalizačnom rozhraní k odchýlkam od termodynamickej rovnováhy. Tuhnutie látky v určitých miestach kryštalizačného rozhrania neprebieha cez CMP a na rozhraní vznikajú dve fázy, utuhnutý kryštál a tavenina s nestechiometrickým zložením. Priebeh uvedeného rastu kryštálu je zobrazený na obr. 4.9 modrou prerušovanou čiarou. Znižovaním teploty prechádza systém dvojfázovou oblasťou, v ktorej dochádza k obohacovaniu taveniny o telúr (časť medzi bodmi A a B). V tomto intervale teplôt môže dôjsť k teplotným fluktuáciám, ktoré môžu spôsobiť vznik kvapiek so zložením odlišným od Znižovanie teploty uvedie systém do stavu zodpovedajúcemu bodu B na krivke solidus, kde tavenina tuhne a vzniká zmes tuhých zložiek s rôznym zložením. Efekt vzniku zmesi fáz môže byť zvýraznený javom konštitučného podchladenia, kedy kryštál tuhne pri nižšej teplote než CMP a dochádza k rýchlej kryštalizácií. Rýchlosť kryštalizácie je vyššia než optimálna a na rozhraní tavenina-kryštál dochádza k vytváraniu kvapiek z taveniny obohatených o telúr. Po utuhnutí kvapiek vznikujú *inklúzie*.

Proces chladenia kryštálu pokračuje zmenou stavu systému medzi bodmi B a C v T-x diagrame vnútri v oblasti stability solidus. V kryštále sa nachádza menšia koncentrácia

rozpusteného telúru než je medza rozpustnosti telúru určená krivkou solidus. Pri znižovaní teploty stav systému (len pri nestechiometrickom zložení) prechádza bodom C na krivke solidus. Koncentrácia rozpusteného telúru dosahuje v bode C je rovná medzi rozpustnosti telúru v CdTe. S klesajúcou teplotou pokračuje klesanie medza rozpustnosti telúru. Tento proces je naznačený modrou prerušovanou šípkou v obrázku 10. Nadbytočná koncentrácia telúru začína procesom difúzie unikať z kryštálu, avšak s klesajúcou teplotou klesá i difúzny koeficient telúru. Od určitej teploty sa difúzny koeficient zmenší natoľko, že sa nadbytočná koncentrácia telúru nestíha difúziou vyrovnávať s medzou rozpustnosti a prebytočná koncentrácia telúru tuhne v kryštále. Vzniká presýtený tuhý roztok, z ktorého sa vylučuje nová fáza – jav tzv. *precipitácie.* Počas tohto procesu sa kryštalická mriežka nemení, len sa v nej znižuje obsah rozpustenej zložky. Vyššie uvedené delenie štruktúrnych defektov na inklúzie a precipitáty podľa ich vzniku je v súlade s definíciou uvedenou Rudolphom [13,14].

Precipitáty môžu vznikať v pevnej fáze buď náhodne v celom objeme – potom hovoríme o homogénnej precipitácii, alebo v niektorých energeticky výhodných miestach (povrch kryštálu, hranice zŕn, dislokácie a pod.) - tzv. heterogénna precipitácia. Zmenu Gibbsovho potenciálu systému spojenú so vznikom precipitátu označíme δG . Zmena vlastností (Gibbsov potenciál, merný objem, zloženie a kryštálová štruktúra) je daná fázovým rozhraním. Vlastnosti rozhrania charakterizujeme povrchovou energiou E_{σ} . δG je možné rozdeliť na dve zložky: δG_g súvisiacu s rozdielom voľnej entalpie na jednotku objemu východzej fázy g₁ a vznikajúcej fázy g₂, druhá δG_{σ} súvisí so vznikom fázového rozhrania. V priblížení $\delta G \doteq \delta F$ môžeme písať:

$$\delta F = \delta F_{g} + \delta F_{\sigma} \tag{4.14}$$

$$\delta F_{\sigma} = E_{\sigma} S_{z} \tag{4.15}$$

$$\delta F_{g} = V_{z} \left(f_{2} - f_{1} \right) \tag{4.16}$$

kde V_z a S_z sú objem a povrch zárodku vznikajúcej novej fázy a f₁, f₂ voľné energie na objemovú jednotku fáz 1 a 2. Budeme predpokladať, že precipitáty vznikajú homogénne a majú guľovitý tvar, ďalej predpokladáme kladnú povrchovú energiu $E_{\sigma} > 0$. Potom pre δF platí:

$$\delta F = \frac{4}{3}\pi r^{3} (f_{2} - f_{1}) + 4\pi r^{2} E_{\sigma}$$
(4.17)

pričom predpokladáme, že f₁, f₂ ani σ nezávisia na r. Je zjavné, že k samovoľnému rastu fluktuačných precipitátov môže dôjsť až pri teplote, pri ktorej f₂ < f₁. Zaveď me teplotu T_c, pri ktorej f₂ = f₁ a veličinu Θ vzťahom $\Theta = T_c - T$, ktorú nazveme podchladenie. Ďalej

uvažujeme prípad $\Theta > 0$, kedy platí $T < T_c$ a súčasne $f_2(T) < f_1(T)$. Potom prvý člen na pravej strane rovnice (4.17) je záporný a závislosť $\delta F = \delta F(r)$ má tvar zobrazený na obrázku 4.10. Z podmienky extrému $\left(\frac{\partial F}{\partial r}\right)_{r^*} = 0$ plynie

$$r^* = \frac{2E_{\sigma}}{(f_1 - f_2)} > 0$$
(4.18)

Nad touto hodnotou r* dochádza ku stabilizácii precipitátu a jeho ďalšiemu rastu. S rastúcim podchladením Θ klesá rozmer vznikajúcich precipitátov r* a pri danom zložení bude ich počet narastať. Výsledná veľkosť a priestorové rozloženie precipitátov sú určované nielen tvarom fázového diagramu, ale i spôsobom chladenia a počtom, typom a rozložením mriežkových porúch v kryštále.



Obr. 4.10: Závislosť zmeny voľnej energie na veľkosti vznikajúcej novej fázy.

Skúmaním inklúzií a precipitátov sa zaoberal rad autorov [13,16,17,18]. Rudolph [13] odhadol veľkosť precipitátov pomocou numerických výpočtov na 10-20nm, kryštálové defekty s veľkosťou 1-100µm označil za inklúzie. Shen [17] a Brion [16] ukázali, že inklúzie trojuholníkového tvaru s ostrým rozhraním s okolitým kryštálom obsahujú oveľa viac telúru než kadmia. Shen [17] zistil, že trojuholníkové inklúzie sú tvorené dutinou trojuholníkového tvaru čiastočne vyplnenou telúrom vo vnútri dutiny. Inklúzie v tvare šesť cípej hviezdy označil Rudolph [18] za telúrom obohatené, na rozdiel od Briona [16], ktorý ukázal, že inklúzie hviezdicového tvaru obsahujú viac Cd ako Te. Z uvedeného je zjavné, že ucelený pohľad na problematiku štruktúrnych defektov v (CdZn)Te v súčasnosti neexistuje.

4.6 Eliminácia inlúzií a precipitátov

Telúrové inklúzie a precipitáty nachádzajúce sa v kryštále, ktorý utuhol s nadbytkom telúru, je možné do značnej miery eliminovať žíhaním v parách kadmia [8,16,19]. Predpokladáme, že kryštál je vypestovaný s určitou odchýlkou od stechiometrie s nadbytkom telúru. Proces žíhania v parách kadmia je kontrolovaný teplotou kryštálu a tlakom nasýtených pár kadmia pomocou teploty v najchladnejšom mieste zatavenej ampule odčerpanej na tlak približne 10⁻⁹ baru (viac v kapitole 5.8). Teplota a tlak sú nastavené tak, aby sa stav systému nachádzal v oblasti saturácie kryštálu kadmiom v p-T diagrame na obr. 4.8. Žíhanie kryštálu obohateného o telúr v parách kadmia spôsobí vytvorenie veľkého rozdielu chemických potenciálov medzi kryštálom a okolitými parami – v kryštále sa nachádza zvýšená koncentrácia telúru a pary okolo vzorky v ampule obsahujú výlučne atómy kadmia. Koncentračný gradient medzi kryštálom a okolím sa vyrovnáva unikaním nadbytočného telúru z (CdZn)Te a prenikaním atómov kadmia do materiálu.

Podobná situácia nastáva pri eliminácií kadmiových inklúzií. Žíhanie kryštálu v parách telúru spôsobí vznik veľkého gradientu chemických potenciálov, ktorého znižovanie sprevádza únik kadmiových intersticiálov z materiálu a prenikanie atómov telúru do kryštálu. Stav systému je počas žíhania kryštálu charakterizovaný bodom v p-T diagrame v oblasti saturácie materiálu telúrom – v oblasti nad sublimačnou líniou P_{Te}^{G} , v obr. 4.7.

Vplyvu žíhania na koncentráciu inklúzií v CdTe a (CdZn)Te bolo venovaných niekoľko prác [8,16,19,20,21,22]. Vydyanath [8] ukázal, že žíhaním v parách kadmia sa veľké telúrové inklúzie dajú úplne odstrániť, kým malé telúrové inklúzie v kryštále zostávajú. Autor však neskúmal vplyv žíhania na konkrétne inklúzie, ale iba náhodne zvolené miesta v kryštále. Vydyanath taktiež navrhol mechanizmus odstraňovania inklúzií z materiálu. Medzi povrchom a vnútrom vzorky vzniká počas žíhania teplotný gradient, inklúzie sa v dôsledku tohto gradientu začínajú pohybovať smerom k povrchu vzorky, ktorý má vyššiu teplotu. Shen [19] zistil, že veľkosť inklúzií s priemerom do 5µm sa po žíhaní v parách zmenšuje, avšak po žíhaní v parách telúru veľkosť inklúzií rastie. Veľkosť telúrových inklúzií s priemerom nad 5µm sa zmenšuje po žíhaní ako v parách kadmia, tak v parách telúru.

4.7 XRC

Ideálny kryštál vykazuje reflexnú krivku röntgenového žiarenia, ktorej šírku ovplyvňuje štruktúra materiálu, vlnová dĺžka röntgenového žiarenia a reflektujúca Braggova vrstva. Prítomnosť defektov v kryštále spôsobuje rozširovanie šírky píku v polovici maxima (FWHM). O kvalitnom kryštále (CdZn)Te je možné hovoriť, ak FWHM nadobúda hodnoty

do 30arcsec [14,24]. Nakagawa [23] ukázal, že zvýšená hustota dislokácií spôsobuje rozšírenie röntgenového FWHM.

4.8 Elektrické vlastnosti

Po priložení vonkajšieho elektrického poľa \vec{E} v smere osi x vzniká v tom istom smere elektrický prúd charakterizovaný prúdovou hustotou $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Koeficient úmernosti medzi hustotou elektrického prúdu a elektrickým poľom je merná elektrická vodivosť σ .[30,31] Merná elektrická vodivosť závisí na koncentrácií nosičov a na ich pohyblivosti vzťahom: $\sigma = en\mu_n + ep\mu_p$, kde n a p je koncentrácia elektrónov resp. dier a μ_n a μ_p sú ich pohyblivosti. Pohyblivosť nosičov závisí na druhu ich rozptylu v látke, je charakterizovaná strednou dobou medzi dvoma zrážkami elektrónov (relaxačná doba τ). Pre pohyblivosť platí:

$$\mu_{i} = \frac{e}{m_{i}} \langle \tau_{i} \rangle \tag{4.19}$$

kde i = n, p.

Rozptyl nosičov je predovšetkým daný rozptylom na pozdĺžnych optických fonónoch a rozptylom na ionizovaných prímesiach. Pre pružný rozptyl platí:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\rm LO}} + \frac{1}{\tau_{\rm I}}$$
(4.20)

kde τ_{LO} je relaxačná doba rozptylu na pozdĺžnych optických fonónoch

 τ_I je relaxačná doba rozptylu na ionizovaných prímesiach.

Veľkou výhodou (CdZn)Te je možnosť jeho výroby s p- aj n-typovou vodivosťou, je tiež možné ho vyrobiť ako vysoko odporový, tak i nízko odporový. Akceptorové hladiny v (CdZn)Te je možné vytvoriť dopovaním materiálu napr. AgCu, donorové dopovaním materiálu napr. In. Dominantným bodovým defektom vo vypestovaných kryštáloch s nízkou koncentráciou cudzích prímesí je divalentná kadmiová vakancia [25], ktorá sa chová ako divalentný akceptor. Naopak, kadmiový intersticiál sa chová ako divalentný donor. Koncentrácia vakancí v "as grown" kryštále sa pohybuje často v intervale 10^{15} - 10^{17} cm⁻³, merný odpor sa pohybuje v rozpätí 10^3 - $10^5 \Omega$ cm [1]. Kim [26] žíhaním vzoriek s telúrovými inklúziami v parách kadmia nameral zmenu p-typová vodivosti na n-typovú.

Porovnanie rôznych elektrických vlastností niektorých polovodičov je uvedené v tabuľke 1.

	Šírka pásu zakáza- ných energií (eV)	Pás (Priamy / Nepria- my)	Intristická koncentrácia (cm ⁻³)	Pohyblivosť elektrónov (cm²/Vs)	Pohyblivosť ťažkých dier (cm ² /Vs)
Si	1,11	N	$1,5 \times 10^{10}$	1500	450
Ge	0,66	N	2×10^{13}	3900	1900
GaAs	1,43	Р	2×10^{6}	8500	400
InSb	0,23	Р	1×10^{15}	8.10 ⁴	1250
CdTe	1,52	Р	9×10^5	1100	100
(Cd _{0,96} Zn _{0,04})Te	1,55	Р	2×10^5	1100	100

Tab. 1: V tabuľke sú uvedené elektrické vlastnosti rôznych druhov polovodičov pri teplote T=300K.

4.9 Absorpcia na voľných nosičoch

Odozva materiálu na elektromagnetické žiarenie je popísaná pomocou komplexného indexu lomu

$$\hat{N} = n + i\kappa = \sqrt{\varepsilon_1 + i\varepsilon_2} \tag{4.21}$$

kde n je index lomu a κ tlmiaci koeficient. ε_1 a ε_2 sú reálna a komplexná časť komplexnej elektrickej permitivity. Absorpčný koeficient α súvisí s tlmiacim koeficientom κ vzťahom:

$$\alpha = \frac{2\pi\kappa}{\lambda} \tag{4.22}$$

kde λ je vlnová dĺžka dopadajúceho žiarenia.

V polovodičoch s vysokou koncentráciou voľných nosičov sa nosiče pohybujú termálnym chaotickým pohybom. Po priložení vonkajšieho elektrického poľa dochádza k ich urýchľovaniu v smere rovnobežnom so smerom priloženého poľa, v ktorom sa pohybujú driftovou rýchlosťou. Nosiče sa pohybujú rovnomerne zrýchleným pohybom až kým nedôjde ku zrážke s nečistotami v kryštále (nečistoty narúšajú pohyb voľnej častice s efektívnou hmotnosťou v inak periodickom potenciáli). Drudeho model uvažuje pôsobenie vonkajšej sily $E = E_0 e^{-i\omega t}$ na kvázi častice s efektívnou hmotnosťou:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = eE_0e^{-i\omega t} - \frac{m}{\tau_z}\frac{dx}{dt} \quad m\ddot{x} = eE_0e^{-i\omega t} - \frac{m\dot{x}}{\tau_z}$$
(4.23)

kde posledný člen zodpovedá tlmeniu v dôsledku zrážky, v ktorej τ_z predstavuje dobu, po ktorej dôjde ku zrážke nosiča s nečistotou.

Po vyriešení rovnice (4.23) a vypočítaní elektrických konštánt z Ohmového zákona dostaneme:

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_p^2 \tau_z^2}{1 + (\omega \tau_z)^2}$$
(4.24)

$$\varepsilon_{2}(\omega) = \frac{\omega_{p}^{2}\tau_{z}^{2}}{\omega\tau[1+(\omega\tau_{z})^{2}]}$$
(4.25)

kde ω_p je plazmová frekvencia a ε_{∞} vysokofrekvenčná dielektrická permitivita. Ak na materiál priložíme striedavé pole, dipóly v látke tvorené z elektrónov a iónov sa začnú natáčať v smere poľa. Pri vysokofrekvenčných poliach stíhajú priložené pole však sledovať len elektróny. Odozva materiálu je daná aj nepohyblivými nábojmi a vyjadrená konštantou ε_{∞} . Pre CT je $\varepsilon_{\infty} \doteq 7,2$. Pre absorpčný koeficient absorpcie na voľných nosičoch platí:

$$\alpha_{v} = \frac{Ne^{2}}{m^{*}\varepsilon_{0}nc\omega^{2}\tau_{z}}$$
(4.26)

kde N je koncentrácia voľných nosičov, m* ich efektívna hmotnosť, c rýchlosť svetla a ε_0 statická dielektrická konštanta (odozva materiálu na statické pole).

Žíhaním dochádza k zmene intenzity prepúšťaného žiarenia. Vydyanath [8] predpokladá, že IČ priepustnosť stúpa s elimináciou Te inklúzií po žíhaní (CdZn)Te v parách Cd. Yang [27] dospel k záveru, že k úbytku intenzity energetickejšieho infračerveného svetla po priechode (CdZn)Te dochádza rozptylom žiarenia na inklúziách a precipitátoch a IČ žiarenie s väčšou vlnovou dĺžkou je absorbované na voľných nosičoch. Li [20] zistil, že nárast IČ priepustnosti je zviazaný so znížením hustoty Te inklúzií a koncentrácie Cd vakancií po žíhaní v parách Cd. Kim [26] a Li [20] namerali na vzorkách obsahujúcich Te inklúzie s predlžujúcou sa dobou žíhania v parách kadmia nárast priepustnosti IČ žiarenia.

Prevládajúcim bodovým defektom vo vzorkách obsahujúcich telúrové inklúzie sú kadmiové vakancie, tie sú zdrojom voľných nosičov na ktorých dochádza ku absorpcii žiarenia. Na druhej strane, niektorí autori sa domnievajú, že hlavným zdrojom absorpcie a rozptylu IČ žiarenia vo vzorke sú inklúzie tvorené telúrom obklopeným v dutine a precipitáty tvorené z Cd vakancií. Počas žíhania v parách telúru sa kadmiové vakancie difundujúce z kryštálu kompenzujú s atómami kadmia prenikajúcimi do materiálu. Dochádza ku eliminácii ako inklúzií a precipitátov, tak ku znižovaniu koncentrácie voľných nosičov. Z naznačeného je zjavné, že určenie príčiny absorpcie IČ žiarenia v kryštále je veľmi zložité.

5. Experimentálne metódy

5.1 Rast kryštálov

Kryštály boli vypestované metódou rastu vo vertikálnom gradiente teploty. Jedná sa o metódu odvodenú od Bridgemanovej metódy. Klasická Bridgemnaova metóda je založená na pohybe taveniny v teplotnom gradiente (obr. 5.1). Tento pohyb môže byť vykonávaný buď pohybom kelímku v ktorom je umiestnená tavenina (pec zostáva nehybná, teplotný gradient je voči peci nemenný), alebo pohybom pece, pričom nehybný zostáva kelímok s taveninou. Pri raste kryštálu vo vertikálnom gradiente teploty sa kelímok ani pec nepohybujú, k posunu gradientu dochádza elektronicky zmenou veľkosti pretekajúceho prúdu vinutím pece z odporového drôtu.



Obr. 5.1: Klasická Bridgemanova metóda a metóda rastu v teplotnom gradiente. Prevzaté z [2].

Kryštál bol vypestovaný v smere najjednoduchšej kryštalizácie (111) pri dvoch rôznych tlakoch pár kadmia.

5.2 Príprava vzoriek

Kryštál vypestovaný pri vyššom tlaku kadmia (1,7atm.) obsahoval Cd inklúzie hviezdicového tvaru, kryštál vypestovaný pri nižšom tlaku kadmia (1,2atm.) obsahoval telúrové inklúzie najčastejšie trojuholníkového tvaru.

Kryštál bol rozrezaný pomocou mnohodrôtovej oceľovej píly s použitím bór karbidového brusiva. Vzorky boli narezané na planparalelné dosky v kryštalografickej orientácií (211). V takto orientovaných podložkách rovnako ako na vytvorených epitaxných vrstvách bola nameraná nižšia koncentrácia dislokácií než na podložkách s kryštalografickou orientáciou (111). V dôsledku toho sú vytvorené vrstvy kvalitnejšie. Dosky boli rozrezané na hranolčeky s najčastejším rozmerom 10x10x1mm. Povrch vzoriek bol mechanicky obrúsený s použitím bór karbidového brusiva s priemerom častíc ~5µm, a bola vytvorená fazeta odbrúsením jednej z hrán alebo jedného z rohov vzorky pre jednoznačnú orientáciu vzorky. Vzorky boli ďalej chemicko-mechanicky leštené v 2% roztoku Bróm-etylénglykolu (približne 1 minútu) a leptané v 2% roztoku Bróm-metanolu (tiež približne 1 minútu). Povrch bol pred každým meraním upravený chemicko-mechanickým leštením v 2% roztoku Bróm-etylénglykolu. Takto opracované vzorky mali na pohľad lesklý povrch.

5.3 Infračervený mikroskop

Tvar a koncentrácia inklúzií sa skúmali pomocou inverzného optického mikroskopu OLYMPUS IX70. Zdrojom žiarenia je halogénová lampa. Žiarenie prechádzajúce vzorkou je snímané CCD kamerou PULNIX TM765 [28]. Citlivá oblasť detektoru má rozmery 8,8×6,6mm. Citlivá oblasť je rozdelená na 756×581 plošných elementov, z ktorých každý má rozmer 11×11µm. Pomer signál-šum je veľmi nízky: $\frac{S}{N} = 50$ dB. Spektrálne rozlíšenie detektoru je zobrazené v obr.5.2. Na spracovanie signálu z CCD kamery bol použitý software NIS-technologies. Rozlišovacia schopnosť snímaného obrazu je 1µm.



Pre účel skúmania konkrétnych inklúzií bolo vyrobené podložné sklíčko so zarážkou, zaručujúce rovnakú orientáciu vzorky v mikroskope pred a po žíhaní. Pred žíhaním bolo

vo vzorke vybraných niekoľko inklúzií. Bola zaznačená ich presná poloha a hĺbka (vzdialenosť od horného povrchu) vo vzorke, tvar a veľkosť boli zachytené pomocou snímky z infračerveného mikroskopu. Po žíhaní boli znovu nájdené rovnaké miesta vo vzorke ako pred žíhaním, bola nasnímaná zmena tvaru a veľkosti inklúzií.

5.4 Infračervená priepustnosť

Priepustnosť infračerveného žiarenia pri izbovej teplote bola meraná interferometrom Infrared Fourier Transform spectrometer Brucker IFS66 (obr.5.3). Jedná sa o interferometer konštrukcie ROCKSOLID, ktorá zvyšuje optickú priepustnosť a potláča polarizačné efekty. [34]



Obr. 5.3: Optická schéma spektrometru: A – zdroj žiarenia, B – karusel a apertúrami, C – otvor pre vstup externého zväzku, D – delič zväzku, E,E'- otvory vzorkového priestoru, F – ohnisko, v ktorom je umiestnený držiak vzorky, G – detektor. Prevzaté z [34].

Dráhový rozdiel medzi ramenami interferometra je určovaný pomocou interferencie žiarenia He-Ne laseru (633nm, 1 mW). Delič zväzku je tvorený tenkými germániovými vrstvami na substráte KBr. Zdrojom žiarenia je globar – tyčinka z lisovaného práškového karbidu kremíku žhavená elektrickým prúdom na teplotu okolo 1000°C.

Na snímanie signálu je použitý pyroelektrický detektor. Jedná sa o tepelný detektor, ktorý funguje na princípe silnej teplotnej závislosti permitivity deuterizovaného triglycínsulfátu (DTGS). Toto pyroelektrikum v miniatúrnom elektrickom kondenzátore spôsobuje zmenu kapacity. K udržaniu konštantného napätia sa musí meniť elektrický prúd, ktorý sa meria. Spektrá boli merané s rozlíšením 2 cm⁻¹.

Celková priepustnosť vzorky je ovplyvnená odrazom žiarenia na oboch povrchoch a príspevkom od viacnásobných priechodov vzorkou. Interferencia viacnásobne odrazených vĺn vo vnútri planparalelnej vzorky býva v infračervenej oblasti výraznejšia než napr. vo viditeľnej. Pre doštičku dokonalej geometrie (zanedbateľná klinovitosť, nerovinnosť a drsnosti plochy) hrúbky d pri uvažovaní malej absorpcie platí:

$$\mathsf{T} \approx \frac{(1-\mathsf{R})^2}{\left[\left[\exp\left(\frac{\alpha d}{2}\right) - \operatorname{Rexp}\left(-\frac{\alpha d}{2}\right)\right]^2 + 4\mathsf{R}\,\sin^2\left(2\pi n\upsilon d + \zeta\right)\right]}$$
(5.1)

kde R je odrazivosť, α absorpčný koeficient, υ vlnočet dopadajúceho žiarenia a ζ fázový posun vlnenia pri odraze na jednom rozhraní. Celková odrazivosť žiarenia s vlnovou dĺžkou 10 μ m na CdTe je približne 21%. Maximálna priepustnosť sa pohybuje okolo 65%.

Experimentálne určená disperzná závislosť transmisie T v závislosti na koncentrácií voľných nosičov [29] je zobrazená v obr. 5.4. Na druhej strane, Vydyanath [8] interpretuje zvýšenie IČ priepustnosti po žíhaní v parách kadmia redukciou veľkosti telúrových inklúzií.



Obr. 5.4: Závislosť priepustnosti infračerveného žiarenia na koncentrácii nosičov. Prevzaté z [1].

5.5 Úprava povrchu vzoriek

Bolo vykonané meranie priepustnosti infračerveného žiarenia vzorkami obsahujúcimi telúrové inklúzie v závislosti na povrchovej úprave vzoriek. Maximálna priepustnosť žiarenia s vlnovou dĺžkou 10µm vzoriek s telúrovými inklúziami sa pohybuje do 40%. Namerané výsledky sú zobrazené v obrázku 5.5. Na povrchu opracovanom brúsením dochádza k veľkej

odrazivosti dopadajúceho žiarenia. Preto pozorujeme pokles priepustnosti vzorky pre vyššie hodnoty vlnočtu. Najvyššia (a takmer identická) transmisia žiarenia s vlnovou dĺžkou λ =10µm bola nameraná pre povrch upravený chemickým leptaním a chemicko-mechanickým leštením. Vzhľadom k tomu, že pri príprave kontaktov, rovnako ako pri meraní kryštálovej kvality metódou XRC sa používa chemicko-mechanicky leštený povrch.



Obr. 5.5: Závislosť priepustnosti infračerveného žiarenia vzorkou pre rôzne druhy úpravy povrchu vzorky. I je intenzita prechádzajúceho žiarenia, I₀ je intenzita dopadajúceho žiarenia.

5.6 Meranie elektrickej vodivosti a Hallovej konštanty

Na povrch upravený chemicko-mechanickým leštením je nanesená maska z fotorezistu. Na povrch s maskou sa chemicky nanesú kontakty z 10% roztoku AuCl₃. Po vzniku zlatých kontaktov sa odstráni maska z fotorezistu. Nakontaktovaná vzorka je nalepená pomocou tepelne vodivej silikónovej pasty na podložku so zlatými vodivými kanálikmi. Z kanálikov vedú striebornou pastou prilepené strieborné drôtiky s priemerom 50µm. Na zlatý kontakt sa nanesie tenká vrstva kyseliny mliečnej. Takto upravený kontakt je spojený so strieborným drôtikom pájaným indiom.

Zapojenie aparatúry určenej na meranie elektrickej vodivosti a Hallovej konštanty je zobrazené na obr.5.6.



Obr. 5.6: Schéma aparatúry určenej na meranie elektrickej vodivosti a Hallovej konštanty.

KEITHLEY 220
KEITHLEY 2000
KEITHLEY 7065
KEITHLEY 485

Hallovská prepínacia karta umožňuje prepínanie rôznych kombinácií vstupného prúdu a meraného napätia na kontaktoch vzorky. Avšak na kartu je možné priložiť len napätie maximálne 10V, čo umožňuje meranie odporu vysoko odporových vzoriek len pri nízkej hodnote kontaktného napätia. Ako zdroj prúdu je použitý prúdový zdroj KEITHLEY 220. Veľkosť vstupného prúdu je kontrolovaná pikoampérmetrom KEITHLEY 485. Multimeter KEITHLEY 2000 slúži na meranie výstupného napätia zo vzorky. Pre komunikáciu medzi prístrojmi a s PC je použitá štandardná zbernica IEEE 488. Prepojenie prepínacej karty so vzorkou a meracími prístrojmi je realizované odtienenými káblami s triaxiálnimi konektormi.

5.7 Metóda Van der Pauwa

Elektrická vodivosť σ a Hallova konštanta R_H boli merané metódou Van der Pauwa. Je to metóda analogická klasickej štvorbodovej metóde, je vhodná pre tenké planparalelné vzorky ľubovoľného tvaru (obr. 5.7). Jedná sa v podstate len o matematickú transformáciu štvorbodovej metódy.



Obr. 5.7: Meranie Hallovej konštanty R_H metódou Van der Pauwa. Prevzaté z [33].

Budeme predpokladať, že na vzorke sú vytvorené ohmické kontakty. Ak zavedieme označenie $R_{1234} = \frac{U_{12}}{I_{34}}$, tak potom pre elektrickú vodivosť meranú metódou Van der Pauwa platí vzťah:

platí vzťah:

$$\frac{1}{\sigma} = \frac{\pi t}{\ln 2} \left(\frac{R_{1234} + R_{2341}}{2} \right) f\left(\frac{R_{1234}}{R_{2341}} \right)$$
(5.2)

kde t je hrúbka vzorky a f je opravná funkcia na geometrickú nesymetriu kontaktov určená vzťahom:

$$\cosh\left(\frac{\left(\frac{R_1}{R_2}\right) - 1}{\left(\frac{R_1}{R_2}\right) + 1} \frac{\ln 2}{f}\right) = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{2}{f}\right).$$
(5.3)

Hallovu konštantu vypočítame zo vzťahu:

$$R_{\rm H} = \frac{t}{B_{\rm z}} \left(\frac{U_{24}^0 - U_{24}^{\rm H}}{I_{13}} \right)$$
(5.4)

kde B_z - veľkosť magnetického poľa orientovaného kolmo k rovine kontaktov

 U_{24}^{0} - veľkosť meraného napätia bez prítomnosti magnetického poľa

 U_{24}^{H} - veľkosť meraného napätia pri zapnutom magnetickom poli.

5.8 Dvojzónová pec

Leštené vzorky boli umiestnené do kremennej ampule, ktorá bola hodinu leptaná v kyseline fluorovodíkovej, po leptaní premytá v destilovanej a deionizovanej vode. Ampula bola následne turbopumpou odčerpaná na tlak 10⁻⁸-10⁻⁹bar. Po odčerpaní bola ampula

zatavená a umiestnená do dvojzónovej pece. Pec je tvorená dvoma oblasťami, každá z nich je tvorená vinutím z odporového drôtu. Prúd pretekajúci vinutím je v každej oblasti kontrolovaný vlastným regulátorom. Tým vznikajú v peci dve zóny (obr. 5.8) v ktorých je možné udržiavať rôzne teploty. V teplejšej časti bola umiestnená vzorka, v časti s nižšou teplotou zdroj komponenty (Te alebo Cd) určujúci tlak v ampuli. Teplota nad vzorkou a nad komponentou bola kontrolovaná dvoma termočlánkami typu S (Pt, Pt-Rh). Vzorky boli zahrievané na žíhaciu teplotu i chladené na izbovú teplotu rýchlosťou 1,5°C/min.



Obr. 5.8: Schéma umiestnenia ampule v dvojzónovej peci.

6. Výsledky experimentov a diskusia

6.1 Vzorky

Boli skúmané dva druhy vzoriek pochádzajúce z dvoch rôznych kryštálov. Kryštál vypestovaný v nižšom tlaku kadmia (1,2atm) obsahoval telúrové inklúzie, kryštál vypestovaný pri vyššom tlaku kadmia (1,7atm) kadmiové inklúzie. Vzorky z kryštálu, ktorý obsahoval telúrové inklúzie, boli charakterizované dobrou kryštálovou štruktúrou (FWHM píku 30 arcsec) a malou priepustnosťou žiarenia s vlnovou dĺžkou 10µm (do 30%). Vzorky obsahovali inklúzie veľkosti do 20µm trojuholníkového tvaru. Na druhej strane, skúmané vzorky obsahujúce kadmiové inklúzie sa vyznačovali dobrou kryštálovou štruktúrou (FWHM do 30 arcsec) a veľkou priepustnosťou infračerveného žiarenia (nad 60%). Vo vzorkách sa nachádzali kadmiové inklúzie rôznych veľkostí s priemerom do 120µm. Všetky snímky vzoriek z IČ mikroskopu sú uvedené v samostatnej kapitole 9.

6.1.1 Vzorky obsahujúce telúrové inklúzie

Vzorky obsahovali dva druhy telúrových inklúzií trojuholníkového tvaru: väčšie s priemerom do 20µm náhodne rozmiestnené vo vzorke a menšie s priemerom do 3µm usporiadané do určitých geometrických útvarov, najčastejšie retiazkov. Rozhranie medzi inklúziami a okolitým kryštálom na snímkach z infračerveného mikroskopu bolo ostré a nemenilo sa s intenzitou osvetlenia.

Po nízkoteplotnom žíhaní pri teplote 600°C v parách kadmia zostali inklúzie na tom istom mieste ako pred žíhaním (snímka 9.1a). Po žíhaní sa inklúzie tvoriace retiazky mierne zmenšili (snímka 9.1b). Veľké trojuholníkové inklúzie zobrazené na snímke 1c sa po žíhaní takmer nezmenili. Bol nameraný nárast priepustnosti žiarenia s vlnovou dĺžkou 10µm na približne 60%. Vysoká kvalita kryštálu zostala nezmenená.

Po žíhaní pri teplote 660°C v parách kadmia bola pozorovaná značná redukcia veľkosti telúrových inklúzií. Na snímke 9.2b sú zobrazené telúrové inklúzie po žíhaní. Inklúzie zostali po žíhaní na rovnakých miestach ako pred žíhaním (snímka 9.2a). Veľkosť väčších inklúzií bola po žíhaní výrazne zredukovaná, veľkosť inklúzií sa zmenšila na hranicu rozlišovacej schopnosti mikroskopu, čo je približne 1µm. Veľkosť a tvar inklúzií lokalizovaných v geometrických útvaroch (v "retiazkach") sa mierne zmenšila.

Predpokladáme, že telúrové inklúzie usporiadané do geometrických útvarov sú lokalizované na hraniciach zŕn a dislokáciách, kde inklúzia vzájomnou interakciou

s kryštálovými defektmi vytvára energeticky stabilnejší systém menej reagujúci na žíhací proces.

Podobné výsledky boli získané po žíhaní pri teplote 700°C (snímka 9.3b). Veľkosť väčších trojuholníkových inklúzií na pravej strane snímky 9.3a bola žíhaním značne zredukovaná, inklúzie tvoriace "retiazok" na ľavej strane snímky sa zmenšili len mierne. Podobne ako po žíhaní pri 660°C bol nameraný nárast priepustnosti a nezmenená šírka XRC píku.

Inklúzie usporiadané do geometrických útvarov zostali v kryštále i po 50-hodinovom žíhaní pri teplote 800°C vo vysokom tlaku kadmia $(2,1 \times 10^{-1} \text{atm})$. Inklúzie pred a po žíhaní sú zobrazené na snímkach 9.4a a 9.4b.

Dve vzorky boli žíhané v parách telúru pri teplote 700°C po dobu 10 a 20 hodín. Prvá vzorka bola žíhaná vo vysokom tlaku telúru $(1 \times 10^{-2} \text{atm})$, druhá pri nižšom $(5,9 \times 10^{-3} \text{atm})$. 10-hodinovým žíhaním v parách telúru sa trojuholníkové inklúzie (snímka 9.5a) zmenili na inklúzie hexagonálneho tvaru zobrazené na snímke 9.5b, po 20-hodinovom žíhaní v parách telúru sa inklúzie zmenili na guľovitý tvar (snímka 9.6). Priepustnosť vzoriek s telúrovými inklúziami po oboch žíhaniach v parách telúru vzrástla nad 60%.

Na základe experimentálnych výsledkov s ohľadom na výsledky uverejnené v literatúre bol navrhnutý nasledujúci model vzniku inklúzie a zmien jej tvaru počas žíhania. Predpokladáme, že v súlade s literatúrou [17,18] sú telúrové inklúzie pravdepodobne tvorené dutinou v tvare pravidelného štvorstenu štvorstenu, čiastočne vyplnenou telúrom.

Inklúzie vznikajú dôsledkom vzniku kvapiek presýteného roztoku počas rastu kryštálu. Vzniknutá kvapka tesne po jej vzniku obsahuje len mierny nadbytok telúru. Počas chladenia dochádza k vylučovaniu (CdZn)Te z kvapky a vzniku pevnej fázy (CdZn)Te, kvapka sa začína zmenšovať a zároveň obohacovať o telúr. (CdZn)Te rastie najrýchlejšie v rovinách (111) a vznikajúci kryštál sa začína formovať do tvaru pravidelného štvorstenu. Keďže hustota pevného (CdZn)Te je väčšia než hustota kvapalného (CdZn)Te, vzniká pri ochudobňovaní kvapky o (CdZn)Te v kvapke podtlak, ktorý je zdrojom pnutia. Pnutie sa relaxuje pomocou vzniku dislokácií tvoriacich sa hlavne v sklzových rovinách (111). Dislokácie znižujú efektívnu energiu hrán tvoriace pravidelný štvorsten, energia hrán je dostatočne malá na to, aby systém hrany nerelaxoval. Tento proces prebieha až do okamžiku, kedy je podtlak tak veľký, že dochádza ku vzniku dutiny, ktorá podtlak zrelaxuje. Podtlak môže byť rôzny pre rôzne inklúzie, dutina preto nemusí vzniknúť len pri určitej teplote počas chladenia, ale môže vzniknúť v určitom intervale teplôt, preto je možné vo vypestovanom kryštále vidieť inklúzie ako trojuholníkového, tak hexagonálneho tvaru. Po schladení takéhoto systému pozorujeme inklúzie hranatého tvaru.

33

Počas dlhodobého žíhania dislokácie okolo inklúzie začínajú relaxovať, čoho dôsledkom sa začína zvyšovať efektívna energia hrán. Keďže sa počas žíhania ďalšie dislokácie nevytvárajú, dochádza ku vytváraniu plôch na miestach, kde boli pôvodne hrany a tým aj ku zaguľacovaniu inklúzie. Počas tuhnutia kryštálu by malo dochádzať k podobnému javu. Avšak systém je v takomto stave počas chladenia kryštálu len krátku dobu a dislokácie spôsobujúce hrany inklúzií nestíhajú zrelaxovať. Majú na to čas až počas dodatočného dlhodobého žíhania kryštálu.

Keďže inklúzie po žíhaniach zostali na tých istých miestach ako pred žíhaním, môžeme skonštatovať, že Vydyanathovo [8] tvrdenie o eliminácii telúrových inklúzií termomigráciou v teplotnom gradiente je nesprávne. Z našich meraní plynie, že inklúzie sa nepohybujú. Pravdepodobnejším procesom eliminácie veľkosti inklúzií sa zdá byť difúzia kadmiových vakancií z inklúzií, pri ktorom sa eliminuje iba veľkosť inklúzií. Malé zvyškové inklúzie pretrvávajú na štruktúrnych defektoch aj napriek dlhodobému žíhaniu.

Priepustnosť žiarenia s λ =10µm po všetkých žíhaniach v parách kadmia stúpla nad 60% (obr. 6.1). Keďže priepustnosť IČ žiarenia stúpla aj po žíhaní pri teplote 600°C, a vzhľadom k tomu že sa telúrové inklúzie žíhaním zredukovali len minimálne, je možné z výsledkov vyvodiť záver, že nárast priepustnosti IČ žiarenia vzoriek obsahujúcich telúrové inklúzie po žíhaní v parách kadmia nezávisí na veľkosti telúrových inklúzií. Zníženie priepustnosti je pravdepodobne zapríčinené absorpciou na voľných nosičov či rozptylom malých precipitátov ktoré v IČ mikroskope nie sú viditeľné. V súčasnej dobe nie je možné rozhodnúť, ktorý z týchto procesov má na veľkosť absorpcie IČ žiarenia výraznejší vplyv.

Kryštálová kvalita zostala vo väčšine vzoriek po žíhaniach zachovaná, len po 50hodinovom žíhaní pri teplote 800°C sa kvalita kryštálu mierne zhoršila.



Obr.6.1: Spektrálna závislosť infračerveného žiarenia vzoriek obsahujúcich telúrové inklúzie pred a po žíhaní v parách kadmia, jedna vzorka bola žíhaná v parách telúru. I_0 je intenzita dopadajúceho žiarenia, I je intenzita prechádzajúceho žiarenia.

6.1.2 Vzorky obsahujúce kadmiové inklúzie

Vzorky obsahovali dva druhy kadmiových inklúzií: inklúzie tvaru šesťcípej hviezdy a inklúzie nepravidelného tvaru. Kadmiové inklúzie hviezdicového tvaru nachádzajúce sa vo vzorkách pred žíhaním boli tvorené z veľkého počtu malých inklúzií s priemerom do 1µm (snímka 9.7a). Pri zvýšenej intenzite osvetlenia niektorých hviezdicových inklúzií s priemerom do 20µm bolo možné na rozpoznať jadro inklúzie obklopené hviezdicovou korónou tvorenou malými inklúziami s priemerom do 1mm. Rozhranie medzi korónou a okolitým kryštálom nebolo ostré, menilo sa s intenzitou osvetlenia. Druhý typ inklúzií neobsahoval jadro, inklúzia bola tvorená len veľkým počtom drobných inklúzií sformovaných do zhluku nepravidelného tvaru.

Po žíhaní v parách telúru pri teplote 600°C došlo k eliminácií drobných inklúzií z koróny, na pôvodnom mieste zostalo len jadro nepravidelného tvaru (snímka 9.7b). Jadro od kryštálu oddeľovalo ostré rozhranie. Žíhanie pri tejto teplote nemalo významný vplyv na tvar a veľkosť jadra inklúzie.

Po desaťhodinovom žíhaní pri teplote 650°C v parách telúru zostalo zo stredne veľkých inklúzií s priemerom približne 40µm len asymetrické jadro, ktoré so zvyškom

kryštálu delila ostrá hranica. Z veľkej inklúzie s priemerom okolo 100μm zachytenej na snímke 9.8a neboli úplne odstránené všetky drobné inklúzie tvoriace korónu a časť malých inklúzií zostala rozmiestnená v okolí jadra (snímka 9.8b). Po ďalšom 50-hodinovom žíhaní pri rovnakej teplote v telúrových parách z okolia jadra veľkej inklúzie zobrazenej na snímke 9.8c oddifundoval aj zvyšok koróny. Jadrá menších inklúzií (s priemerom do 40μm) sa po druhom žíhaní zaguľatili, jadrá väčších inklúzií (s priemerom nad 40μm) sa zaguľatili len mierne.

Po 50-hodinovom žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C koróna malých (do 10mm) a stredne veľkých (do 40mm) inklúzií úplne zmizla, jadrá inklúzií sa evidentne zaguľatili. Inklúzie pred žíhaním a po ňom sú zachytené na snímkach 9.9a a 9.9b.

Po 20-hodinovom žíhaní pri 700°C v parách telúru došlo vo vzorke obsahujúcej veľké kadmiové inklúzie s priemerom do 100µm k odstráneniu koróny kadmiových inklúzií. Tvar a veľkosť inklúzie pred a po žíhaní je zachytený na snímkach 9.10a a 9.10b. Súčasne s elimináciou koróny inklúzií sa v celej vzorke vytvorila slabo viditeľná sieť malých telúrových precipitátov s priemerom približne 1mm (zachytená na snímke 9.10c) pravdepodobne lokalizovaných na sieti dislokácií ktorá bola v kryštále prítomná už pred žíhaním. Vzorka bola následne znovu žíhaná, tentokrát v parách kadmia pri teplote 700°C po dobu desať hodín. Po tomto žíhaní nedošlo k žiadnej zmene v tvare a veľkosti jadier kadmiových inklúzií (snímka 9.10d). Veľkosť precipitátov lokalizovaných na dislokačnej sieti sa po žíhaní v parách kadmia mierne zmenšila (snímka 9.10e).

Z veľkých kadmiových inklúzií (snímka 9.11a) bola 50-hodinovým žíhaním v parách telúru pri teplote 750°C úplne odstránená koróna. Jadro sa po žíhaní značne zaguľatilo (snímka 9.11b) a vo vzorke sa vytvorila sieť slabo viditeľných telúrových precipitátov (snímka 9.11c) podobne ako po žíhaní pri teplote 700°C.

Po 24-hodinovom žíhaní pri teplote 850°C v parách telúru bol vo vzorke pozorovaný vznik výrazne viditeľnej siete telúrových precipitátov zachytenej na snímke 9.12.

Jedna vzorka obsahujúca kadmiové inklúzie bola žíhaná v parách kadmia pri teplote 900°C po dobu 24 hodín. Po žíhaní zostalo z inklúzie jasne viditeľné asymetrické jadro, došlo k čiastočnej redukcii koróny inklúzie (snímka 9.13).

Dislokácia prítomná v kryštále pred začiatkom precipitácie vytvára okolo seba napäťové pole kompenzujúce povrchové napätie vznikajúceho precipitátu a tým aj jeho povrchovú energiu. To spôsobí, že kadmiové vakancie začnú prednostne precipitovať na sieti dislokácií. Precipitáty viditeľné v IČ mikroskope vo vzorkách po žíhaniach pri teplotách nad 700°C mali rozmer približne 1µm, čo je minimálne o jeden rád viac, než numericky

predpovedal Rudolph [13]. Výsledky našich experimentov ukazujú, že vznik siete precipitátov umožňuje zviditeľnenie dislokačnej siete v kryštále.

Pri všetkých žíhaniach vzoriek v parách telúru bol do ampule pridaný (CdZn)Te vo forme prášku, ktorý zvyšoval tlak v ampuli a znižoval sublimáciu vzoriek. Zníženie sublimácie vzoriek bolo taktiež kontrolované aj zvýšením tlaku nasýtených pár zvýšením teploty v najchladnejšej časti ampule. Aj napriek pridanému prášku a zvýšeniu tlaku pár telúru však dochádzalo ku sublimácii vzoriek. Najčastejšie odsublimovali po žíhaní v parách telúru hrany vzoriek.

Po všetkých žíhaniach okrem žíhania pri teplote 600°C bol nameraný pokles priepustnosti IČ žiarenia. Hodnoty priepustnosti vzoriek pred a po žíhaní sú vykreslené v obr.6.2. Približne je možné skonštatovať, že so stúpajúcou teplotou a rastúcim časom žíhania bol zistený rýchlejší pokles priepustnosti IČ žiarenia vzorkami (výnimku z tohto pravidla predstavuje žíhanie pri teplote 750°C).

Priepustnosť IČ žiarenia vzorky obsahujúcej kadmiové inklúzie pred žíhaním, po žíhaní v parách telúru a po ďalšom žíhaní v parách kadmia je zobrazená v obr. 6.3. Počiatočná výborná priepustnosť vzorky sa žíhaním v parách telúru výrazne zhoršila. Došlo ku zníženiu veľkosti kadmiových inklúzií a zároveň ku zníženiu priepustnosti IČ žiarenia. Po opätovnom žíhaní v parách kadmia sa hodnota priepustnosti IČ žiarenia s λ =10µm zvýšila nad 60%.

Po žíhaniach v parách telúru došlo ku zmenšeniu veľkosti kadmiových inklúzií a zároveň ku zníženiu priepustnosti IČ žiarenia. Na základe týchto výsledkov je možné usúdiť, že veľkosť IČ priepustnosti súvisí viac s koncentráciou voľných nosičov resp. rozptylom žiarenia na malých precipitátoch nepozorovateľných v IČ mikroskope, než absorpciou žiarenia v inklúziách.

Dobrá kryštálová kvalita zostala vo všetkých vzorkách po žíhaniach v parách telúru zachovaná.



Obr. 6.2: Spektrálna závislosť infračerveného žiarenia vzoriek pred a po žíhaní v parách telúru. I_0 je intenzita dopadajúceho žiarenia, I je intenzita prechádzajúceho žiarenia materiálom.



Obr. 6.3: Spektrálna závislosť infračerveného žiarenia vzorky najprv žíhanej v parách telúru a následne v parách kadmia. I₀ je intenzita dopadajúceho žiarenia, I je intenzita prechádzajúceho žiarenia materiálom.

6.1.3 Typ vodivosti a koncentrácia nosičov

Vplyv žíhania na elektrické vlastnosti bol skúmaný na vzorkách s telúrovými inklúziami. Všetky "as-grown" vzorky boli p-typovej vodivosti s koncentráciou dier približne 1.10⁶ cm⁻¹. Typ vodivosti vzoriek pred žíhaním je daný ako prítomnosťou kadmiových vakancií ktoré sa chovajú ako divalentný akceptor, tak cudzích akceptorov v kryštále. Ako je možné vidieť v tabuľke 2, na vzorkách z rôznych častí kryštálu boli po žíhaniach v parách kadmia pri porovnateľných podmienkach žíhania namerané rôzne hodnoty typu vodivosti a koncentrácie nosičov. Pri žíhaní v parách kadmia dochádza k prenikaniu kadmiových intersticiálov do vzorky, tieto rekombinujú s kadmiovými vakanciami a súčasne kompenzujú cudzie akceptory. Výsledný typ vodivosti a koncentrácie nosičov je určený predovšetkým pomerom koncentrácie cudzích akceptorov a koncentrácie kadmiových intersticiálov.

V tabuľkách 2 a 3 sú uvedené podmienky jednotlivých žíhaní, hodnota priepustnosti IČ žiarenia a pološírka XRC píku. V tabuľke 2 sú navyše uvedené aj typ a koncentrácia nosičov vo vzorkách.

Tab.2:

Podr	nienky	žíhania	a vlastno	osti vzorie	ek obs	sahujúcic	n telúrové	inklúzie	po žíhaní	v parách	kadmia a	a telúri	l.
											~		

Teplota vzorky/Cd(Te) (°C)	Doba žíhania (hodiny)	Tlak v ampule (typ,atm.)	Koncentrácia nosičov (cm ⁻³)	IČ priepustnosť žiarenia s λ=10μm (%)
As grown	-	-	$P=1.1 \times 10^{16}$	~ 10-20
600/500	24	Cd; $1,7 \times 10^{-2}$	$N=1,3\times10^{15}$	40
600/455	50	Cd; $6,5 \times 10^{-3}$	$P=1,0\times10^{15}$	>60
660/570	12	Cd; $6,5 \times 10^{-2}$	$P=7,3 \times 10^{14}$	>60
700/670	21	Cd; $3,2 \times 10^{-1}$	$N=4,2\times10^{15}$	>60
700/560	24	Cd; $5,3 \times 10^{-2}$	$P=8,6\times10^{14}$	>60
800/630	12	Cd; $1,6 \times 10^{-1}$	N=1,4×10 ¹⁴	~ 50
800/720	50	Cd; $5,8 \times 10^{-1}$	$P=3,7\times10^{13}$	>60
810/750	50	Cd; 8,7 \times 10 ⁻¹	-	> 60
700/590	20	$!!Te; 5,9 \times 10^{-3}$	$P=4.9 \times 10^{14}$	> 60

	Teplota	Doba	Tlak	Priepustnosť IČ
Vzorka	vzorky/Cd(Te)	žíhania	v ampule	žiarenia s λ=10μm
	(°C)	(hodiny)	(typ;atm.)	(%)
E5A10CA	As grown	-	-	> 65
E5A10CA	600/520	20	Te; $1,5 \times 10^{-3}$	~ 65
E5A10IC	650/550	10	Te; 3×10^{-3}	~ 45
EJATUR	650/530	50	Te; 2×10^{-3}	~ 35
	700/590	20	Te; 6×10^{-3}	~ 35
EJATODA	700/600	10	$!!Cd; 1 \times 10^{-3}$	> 60
E5A10DB	750/635	10	Te; $1,2 \times 10^{-2}$	55
E5A10GA	750/700	50	Te; $3,8 \times 10^{-2}$	~ 35
E5A10A	850/780	24	Te; $6,3 \times 10^{-2}$	~ 20

Tab.3: Podmienky žíhania a vlastnosti vzoriek obsahujúcich kadmiové inklúzie po žíhaní v parách telúru a kadmia.

7. Zhrnutie a záver

Účelom tejto práce bolo detailné preskúmanie vplyvu žíhania na morfológiu a koncentráciu inklúzií v (CdZn)Te. Boli skúmané dva druhy materiálu monokryštálu (CdZn)Te. Jeden obsahujúci telúrové inklúzie, druhý kadmiové. Pred žíhaním boli zmerané elektrické a optické vlastnosti jednotlivých vzoriek, ako aj overená kryštálová kvalita. Vo vzorkách boli infračervenou mikroskopiou presne určené pozície jednotlivých inklúzií, nasnímaný ich tvar a veľkosť. Vzorky boli systematicky žíhané pri rôznych teplotách a dobách žíhania. Po žíhaní boli vo vzorkách pomocou IČ mikroskopu nájdené rovnaké miesta ako pred žíhaním. Boli zmerané zmeny optických a elektrických vlastností vzoriek, rovnako aj ich kryštálová kvalita po žíhaní.

Vzorky s nadbytkom telúru obsahovali dva druhy telúrových inklúzií: väčšie (~10µm), trojuholníkového tvaru náhodne rozmiestnené v kryštále a menšie (~1µm), usporiadané do geometrických útvarov. Väčšie inklúzie boli efektívne eliminované žíhaním v parách kadmia pri teplote vyššej než 660°C, menšie neboli odstránené ani po 50-hodinovom žíhaní pri teplote 800°C, len sa čiastočne zmenšili. Transmisia IČ žiarenia po takmer všetkých žíhaniach v parách kadmia stúpla z pôvodných 20% na hodnoty prevyšujúce 60%. Typ a koncentrácia nosičov vo vzorkách pred a po žíhaní vykazovali pre vzorky z rôznych častí kryštálu po podobných žíhaniach rôzne hodnoty. Po žíhaní vzoriek s telúrovými inklúziami v parách telúru došlo ku zmene tvaru trojuholníkových inklúzií na hexagonálny až kruhový tvar.

Vzorky s nadbytkom kadmia obsahovali dva druhy kadmiových inklúzií: inklúzie v tvare šesťcípej hviezdy s veľkosťou až do 120µm a inklúzie nepravidelného tvaru s priemerom ~40µm. Prvý druh inklúzií pri zvýšení intenzity osvetlenia IČ mikroskopu vykazoval zloženie z dvoch častí: z jadra nepravidelného tvaru a koróny tvorenej veľkým počtom malých inklúzií. Žíhanie v parách telúru pri 600 až 700°C stupňoch dokázalo odstrániť korónu inklúzie. S rastúcou teplotou a s predlžovaním doby žíhania bola pozorovaná rýchlejšia eliminácia koróny inklúzií. Asymetrické jadro kadmiovej inklúzie zostalo nezmenené po žíhaniach pri teplotách do 650°C. Nad touto teplotou sa jadro po odstánení koróny začalo zaguľacovať. So zvyšujúcou sa teplotou a dobou žíhania bol tento efekt výraznejší. Jadrá kadmiových inklúzií neboli zo vzorky odstránené ani po 50-hodinovom žíhaní pri teplote 750°C. Po žíhaní vzoriek pri teplotách vyšších než 700°C začala v materiále vznikať sieť telúrových precipitátov. Dobrá priepustnosť infračerveného žiarenia (nad 60%) vo vzorkách s nadbytkom kadmia bola výrazne znížená žíhaním v parách telúru. Približne by bolo možné tvrdiť, že čím bolo žíhanie uskutočnené pri vyššej teplote a dlhšiu dobu tým bola

priepustnosť vzorky v IČ oblasti nižšia. Opätovným žíhaním v parách kadmia sa priepustnosť zvýšila.

Získané výsledky môžu pomôcť pri ďalšom detailnom skúmaní kryštálových defektov v (CdZn)Te. Z nameraných údajov je možné usúdiť, že dochádza k podstatnej redukcii inklúzií po žíhaní v teplotnom intervale 600-800°C, avšak toto žíhanie nie je postačujúce k ich úplnej eliminácii.

8. Zoznam použitej literatúry

- [1] P.Capper (2004); *Bulk crystal growth of electronic, optical and optoelectronic materials*; WILEY
- [2] internetová encyklopédia: http://en.wikipedia.org/wiki
- [3] J. Franc et al. (2000), *Determination of energy gap in (Cd*_{1-x} Zn_x)*Te (x* \approx 0-0.06), Semicond. Sci. Technol. 15, 561
- [4] P.Capper (1994); Properties of narrow Gap Cadmium-based Compounds; INSPEC
- [5] J.J.Kenedy, P.M.Amirtharaj, P.R.Boyd, S.B.Qadri, R.C.Dobbyn and G.G.Long (1988) *J.Cryst.Growth* 86, 93.
- [6] Biao Li, J.Zhu, X.Zhang, J.Chu (1997); *Effect of annealing on near-stoichiometric and non-stoicgiometric (CdZn)Te*; J.Cryst.Growth 181, 204.
- [7] M. C. Di Stefano, E. Heredia, U. Gilabert, A. B. Trigubó (2004); *Properties of* Hg_{1-x}Cd_xTe epitaxial films grown on (211)CdTe and (211)(CdZn)Te; Cryst. Res. Technol. 39, 881
- [8] H.R.Vydyanath, J.Ellsworth, B.Dean, C.J.Johnson, G.T.Neugebauer, J.Sepich, P.K.Liao (1992); *Recipe to minimize Te precipitation in CdTe and (CdZn)Te crystals* J.Vac.Sci.Technol. B10(4), 1476
- [9] P.Kratochvíl, P.Lukáč, B.Sprušil (1984); Úvod do fyziky kovů I.; SNTL
- [10] J.H. Greenberg (2003); P-T-X phase equilibrium and vapor pressure scanning of nonstoichiometry in the (CdZn)Te system; Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 47, 196
- [11] http://www.asminternational.org: Cadmium-Tellurium Binary Diagram (1990 Sharma R.C.)
- [12] R.Fang, R.F.Brebrick (1996); Solidus curve and composition-temperature-tellurium partial pressure data for Te-rich CdTe(s) from optical density measurements;
 J.Phys.Chem.Solids 57 4,443
- [13] P. Rudolph (2003); Non-stoichiometry related defects at the melt growth of semiconductor compound crystal, Cryst. Res. Technol. 38, No. 7-8, 542-554
- [14] P. Rudolph, M.Neubert and M.Mühlberg (1993); Defects in CdTe Bridgman monocrystals caused by nonstoichiometric growth conditions; Journal of crystal growth 128, 582
- [15] R.Grill,A.Zappettini (2004); Point *defects and diffusion in cadmium telluride*; Prog.Cryst.Growth.Char.Mat. 48/49, 209
- [16] H.G.Brion, C.Mewes, I.Hahn, U.Schäufele (1993); *Infrared contrast of inclusion in CdTe*; Journal of Crystal Growth 144, 281
- [17] J. Shen, D.K.Aidun, L.Regel and W.R.Wilcox (1993); Characterization of precipitates in CdTe and (CdZn)Te grown by vertical Bridgman-Stockbarger technique; Jour.Cryst.Grown 132, 250
- [18] P.Rudolph, A.Engel,I.Schentke,A.Grochocki (1995); Distribution and genesis of Inclusion in CdTe and (CdZn)Te sigle crystal grown by the Bridgman method and by the Travelling heater method; Jour.Cryst.Growth 147, 297
- [19] J. Shen, D.K.Aidun, L.Regel and W.R.Wilcox (1993); *Effect of thermal annealing on the microstructure of CdTe and (CdZn)Te crystals*; Mat.Sci.Engineer. B16, 182
- [20] Li B.; Zhu J.; Zhang X.; Chu J. (1997); *Effect of annealing on near-stoichiometric and non-stoichiometric (CdZn)Te wafers*; Journal of Crystal Growth 181, 204
- [21] R. Triboulet, A. Aoudia, and A. Lusson, J. Electron. Mater. 24, 1061 (1995)
- [22] S.H.Shin et al. (1983); *Characterization of Te precipitates in CdTe crystals*; Applied Physics Letters 43
- [23] K.Nkagawa, K.Maeda, S.Takeuchi (1979); Appl. Phys. Lett. 34,574
- [24] E.A.Patten et al (1991); *HgZnTe for very long wavelength infrared applications*; J.Vac.Sci.Technol. 9, 1746

- [25] M. A. Berding (1999); *Annealing conditions for intrinsic CdTe*; Applied Physics Letters 74, 552
- [26] W.J.Kim et al. (1990); *Effect of Cd-annealing on the IR transmittance of CdTe wafers grown by the Bridgman method*; Jour. of Cryst. Growth 104, 677
- [27] B. Yang, Y. Ishikawa, Y. Doumae, T. Miki, T. Ohyama and M. Isshiki (1997); Growth and characterization of high purity CdTe single crystals; Journal of Crystal Growth 172,370
- [28] manuál ku kamere: Pulnix high resolution CCD camera
- [29] A.Koyama, A.Hichiwa, R.Hirano (1999); *Recent progress in (CdZn)Te crystals*; J. Electron. Matter. 28,683
- [30] skriptá J.Franc, P.Höschl (2005); Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I.
- [31] H.Frank (1990); Fyzika a technika polovodičů; SNTL
- [32] J. Franc et al. (2001); *The influence of growth conditions on the quality of (CdZn)Te single crystal*; Semicond.Sci.Technol. 16, 514
- [33] http://electron.mit.edu
- [34] P. Hlídek (2004); Infračervená spektroskopie (materiál k praktiku)

Snímka 9.1a: Snímka telúrových inklúzií pred žíhaním v parách kadmia pri teplote 600°C

50µm



Snímka 9.1b: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách kadmia pri teplote 600°C po dobu 24 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 500°C.

9. Snímky z infračerveného mikroskopu



Snímka 9.1c: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách kadmia pri teplote 600°C po dobu 24 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 500°C.



Snímka 9.2a: Snímka telúrových inklúzií pred žíhaním v parách kadmia pri teplote 650°C. V strede snímky sú zachytené menšie inklúzie usporiadané do geometrického útvaru – retiazku. Okolo sú rozmiestnené väčšie inklúzie náhodne usporiadané v kryštále.

100µm

Snímka 9.2b: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách kadmia pri teplote 660°C po dobu 12 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 570°C. Veľkosť väčších inklúzií sa výrazne zmenšila, mierne sa zmenšila i veľkosť telúrových inklúzií usporiadaných do retiazku.



Snímka 9.3a: Snímka telúrových inklúzií pred žíhaním v parách kadmia pri teplote 700°C.Na ľavej strane snímky sú zachytené menšie inklúzie usporiadané do geometrického útvaru – retiazku. V pravej časti sa nachádzajú väčšie inklúzie náhodne rozmiestnené v kryštále.

50µm

Snímka 9.3b: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách kadmia pri teplote 700°C po dobu 24 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 560°C. Veľkosť väčších inklúzií sa výrazne zmenšila, mierne sa zmenšila i veľkosť telúrových inklúzií usporiadaných do retiazku na ľavej strane.



Snímka 9.4a: Snímka telúrových inklúzií pred žíhaním v parách kadmia pri teplote 800°C. V strede snímky sú zachytené inklúzie usporiadané do geometrického útvaru – retiazku. Okolo sú inklúzie náhodne rozmiestnené v kryštále.



Snímka 9.4b: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách kadmia pri teplote 800°C po dobu 12 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 630°C. Veľkosť inklúzií náhodne usporiadaných v kryštále sa výrazne zmenšila, mierne sa zmenšila i veľkosť inklúzií usporiadaných do retiazku v strede snímky.



Snímka 9.5a: Snímka telúrových inklúzií pred žíhaním v parách telúru pri teplote 700°C.



Snímka 9.5b: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C po dobu 10 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 590°C. Veľká inklúzia trojuholníkového tvaru sa po žíhaní zaguľatila zmenšila sa veľkosť malých inklúzií usporiadaných do retiazkov.



Snímka 9.6: Snímka telúrových inklúzií po žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C po dobu 20 hodín, teplota v najchladnejšom mieste bola 600°C. Inklúzie trojuholníkového tvaru sa po žíhaní zaguľatili.



Snímka 9.7a: Snímka kadmiovej inklúzie pred žíhaním v parách telúru pri teplote 600°C.



Snímka 9.7b: Snímka kadmiovej inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 600°C po dobu 20 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 520°C. Z inklúzie zostalo iba jadro nesymetrického tvaru.



Snímka 9.8a: Snímka kadmiovej inklúzie pred žíhaním v parách telúru pri teplote 650°C.

	100µm

Snímka 9.8b: Snímka kadmiovej inklúzie po prvom žíhaní v parách telúru pri teplote 650°C po dobu 10 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 550°C. Snímka bola vytvorená pri veľkej intenzite osvietenia vzorky. Z inklúzie zostalo jadro nesymetrického tvaru a časť koróny, ktorá nestihla oddifundovať z okolia jadra.



Snímka 9.8c: Snímka kadmiovej inklúzie po druhom žíhaní v parách telúru pri teplote 650°C. Doba druhého žíhania bola 50 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 550°C. Koróna inklúzie takmer celá oddifundovala, jadro inklúzie sa značne zaguľatilo.



Snímka 9.9a: Snímka kadmiových inklúzií pred žíhaním v parách telúru pri teplote 700°C.



Snímka 9.9b: Snímka kadmiových inklúzií po žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C. Doba žíhania bola 50 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 550°C. Koróna inklúzie takmer celá oddifundovala, jadro inklúzie sa značne zaguľatilo.



Snímka 9.10a: Snímka kadmiovej inklúzie pred žíhaním v parách telúru a kadmia pri teplote 700°C.



Snímka 9.10b: Snímka kadmiovej inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C. Doba žíhania bola 20 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 590°C. Koróna inklúzie celá oddifundovala, jadro inklúzie zostalo.



Snímka 9.10c: Snímka vzorky obsahujúcej kadmiové inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 700°C. Doba žíhania bola 20 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 590°C. Vo vzorke vznikla sieť telúrových precipitátov.



Snímka 9.10d: Snímka kadmiovej inklúzie po žíhaní v parách kadmia pri teplote 700°C. Doba žíhania bola 10 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 590°C. Jadro inklúzie zostalo nezmenené.



Snímka 9.10e: Snímka vzorky obsahujúcej sieť telúrových precipitátov po žíhaní v parách kadmia pri teplote 700°C. Doba žíhania bola 10 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 590°C. Sieť telúrových precipitátov sa po žíhaní v parách kadmia mierne zmenšila.



Snímka 9.11a: Snímka kadmiovej inklúzie pred žíhaním v parách telúru pri teplote 750°C.



Snímka 9.11b: Snímka kadmiovej inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 750°C. Doba žíhania bola 50 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 700°C. Koróna inklúzie celá oddifundovala, asymetrické jadro sa zaguľatilo.



Snímka 9.11c: Snímka vzorky obsahujúcej kadmiové inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 750°C. Doba žíhania bola 50 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 700°C. Snímka zachytáva rovnakú oblasť vzorky ako snímka 24, ale v inej hĺbke. Vo vzorke vznikla sieť telúrových precipitátov.



Snímka 9.12: Snímka vzorky obsahujúcej kadmiové inklúzie po žíhaní v parách telúru pri teplote 850°C. Doba žíhania bola 24 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 780°C. Vo vzorke vznikla sieť telúrových precipitátov.



Snímka 9.13: Snímka vzorky obsahujúcej kadmiové inklúzie po žíhaní v parách kadmia pri teplote 900°C. Doba žíhania bola 24 hodín, teplota v najchladnejšom mieste ampule bola 780°C. Z inklúzií zostali asymetrické jadrá, koróna inklúzií čiastočne oddifundovala.